爾日本国特許庁(JP)

即特許出願公告

許 公 報(B2)

平3-20071

Mint. Cl. 5 H 01 L 23/44 識別記号

庁内整理番号

2000公告 平成3年(1991)3月18日

7220-5F

発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称 電子部品の冷却装置

> 创特 顧 昭59-257002

网公 開 昭61-135144

願 昭59(1984)12月5日 **22**出

③昭61(1986)6月23日

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 治彦 @発明者 山本

章

@発 明 者 宇田川 義 明

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

富士通株式会社 の出 顧 人

弁理士 井桁 貞一 19代理人

川真田 秀男 審 杏 官

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

1

#### の特計請求の範囲

個発

明 者

1 冷媒が封入されたケースと、該冷媒を凝縮す る凝縮器と、該冷媒に浸漬された電子部品とを備 え、該電子部品の発熱が該冷媒を介して冷却され る冷却装置であって、前記電子部品が実装される パッケージを設けると共に、該パッケージには、 該電子部品の所定箇所が露出され、かつ、前記冷 媒の浸入を防ぐシールカバーが具備されて成るこ とを特徴とする電子部品の冷却装置。

#### 発明の評績な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は電子機器における半導体素子などの電 子部品を冷却する冷却装置に係り、特に、ケース に封入された冷媒に電子部品を浸漬させることに 装置に関する。

電子機器の構成に用いられるプリント板に実装 された半導体素子などの電子部品は、近年益々高 密度実装、高速化が推進されるようになり、これ らの電子部品の発熱量は増大されている。したが 20 る。 って、安定した稼働を得るためには、このような 発熱を如何に効率良く冷却するかが大きな課題で ある。

2

このような電子部品の冷却では最も高い冷却効 率がえられる冷却装置として、一般的に液体の冷 煤に浸漬させることにより液体の気化熱によつて 電子部品の発熱を吸収させ、更に、気化された冷 5 媒を経縮器によって凝縮させるように形成された 装置が知られている。

このような冷却装置では、電子部品が冷媒に浸 漬されても、電子部品の特性が損なわれることな く、しかも、冷却効率の向上が図れることが望ま 10 れている。

#### 【従来の技術】

従来は第2図のa図の側面断面図に示すように 構成されていた。

密封されたケース1にはフロロカーボン液など より冷却を行うように形成された電子部品の冷却 15 の冷媒 6 が注入され、上部には良熱伝導材の銅、 アルミなどによって形成されたフイン3などの凝 縮促進手段が設けられた凝縮器 2 が配設されて構 成されており、冷媒6には電子部品5が実装され たプリント板4が浸漬されるように形成されてい

> このように構成されることにより、冷媒 6 は電 子部品5の発熱によって気化され、更に、気化さ れた蒸気は矢印A方向に上昇し冷水などが循環さ

3

れる流通路2人が設けられた凝縮器2によつて経 縮され、液化が行われ矢印B方向に降下される。 このような冷媒6の気化、凝縮の繰り返しにより 電子部品5の冷却が行われる。

図の要部側面図に、示すようにブリント板4に実 装されている。

第2図のb図に示すように、電子部品5は裸チ ップが例えば、半田ポール7などの接続手段によ いる。この場合は冷媒 6 に浸漬されると矢印Cに 示すように冷媒 6 が電子部品 5 の回路形成部およ び配線接続部に浸入し、パターン配線などに悪影 響を与える恐れがある。

4に対してはリード端子8Aによって接続される セラミックなどによって形成されたパッケージ8 を設け、パッケージ8に電子部品5を固着し、シ ールカバー9によって電子部品5を覆うように形 防げることができる。

# [発明が解決しようとする問題点]

しかし、このような構成では第2図の6図の場 合は電子部品5の特性および信頼性を損なう恐れ - 9によって電子部品5と冷媒6との接触が隔離 されるため熱抵抗が高くなり冷却効率が低下する 問題を有していた。

#### 〔問題点を解決するための手段〕

ージを設けると共に、該パッケージには、該電子 部品の所定箇所が、露出され、かつ、冷媒の浸入 を防ぐシールカバーが具備されて成る本発明によ る電子部品の冷却装置によって解決される。

即ち、バッケージに電子部品を実装し、パッケ ージにはシールカバーを設けることにより、浸漬 によって冷媒が電子部品の内部に浸入されること のないように、しかも、電子部品の少なくとも回 したものである。

したがって、従来のような冷媒による電子部品 の特性および信頼性を損なうことは防げ、また、 冷媒が電子部品の背面に直接接触されるため、熱 伝導パスが短縮され、熱抵抗の増加を防ぐことが できる。

#### (実施例)

以下本発明を第1図の一実施例によって詳細に この場合の電子部品5は、第2図のbおよびc 5 説明する。a図は要部側面図、c,d図は要部断 面図、b図は斜視図であり、全図を通じ、同一符 号は同一対象物を示す。

第1図のa図に示すように、リード端子8Aに よってブリント板4に固着されるパッケージ8に ってブリント板4に固着されるように形成されて 10 電子部品5を半田ポール7などによって実装し、 パッケージ8には電子部品5の表面5Aが露出さ れるシールカパー10を固着するように構成した ものであり、その他は前述と同じ構成である。

シールカバー10は弾性を有する金属材など、 そこで、第2図c図に示すように、ブリント板 15 あるいは、第1図のd図に示すダイヤフラムベロ ーなどの弾性構造のシールカバー11によって形 成され、パッケージ8および電子部品の固着は接 着またはロー付けなどによって接合し、冷媒6に 浸漬されても電子部品5の取り付け部Eに冷媒6 成されている。この場合は前述の冷媒6の浸入を 20 が浸入されないように、また、ストレスを緩和す るように第1図のb図に示すように形成されてい

したがって、このように構成すると、冷媒6は 電子部品5の表面5Aに直接接触されるため、放 があり、また、第2図のc図の場合はシールカバ 25 効熱率は良く、しかも、シールカバー10によっ て冷媒βの浸入を防ぐことができる。

また、このような電子部品5に対して第1図の c, d図に示すように、露出された表面5Aには D部のような灘または、穴などを施し、凹凸ある 前述の問題点は、電子部品が実装されるパッケ 30 いは沸騰室を形成することにより冷媒6との接触 面積の拡大および核沸騰促進構造の形成が図れ、 より放熱効率の向上を行うことができる。

#### 〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明は冷媒に浸漬され 35 る電子部品はパッケージに実装し、更にパッケー ジには電子部品の表面が露出されるシールカバー が設けられるようにしたものである。

これにより、冷媒に対する放熱効率の向上が図 れ、冷却効率の向上が得られる。また、前述のよ 路形成部の背面が冷媒に接触されるように、形成 40 うな冷媒による悪影響を防ぐことができるため安 定した稼働が得られ、実用的効果は大である。

### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示し、 a 図は要 部側面図、b図は斜視図、c,d図は要部断面

6

図、第2図は従来のa図は側面断面図、b,c図は要部側面図を示す。

図において、1はケース、2は凝縮器、3はフ

ィン、4はブリント板、5は電子部品、6は冷媒、7は半田ボール、Bはパッケージ、9, 1 0, 11はシールカバーを示す。



